

Labex MMCD et EquipEx Sense-City -L'apport des micro-capteurs et des microtechnologies dans l'étude des matériaux pour la construction duable

Tarik BOUROUINA, ESIEE Paris

UNIVERSITÉ -4. Les projets de recherche du PIA Source : Benoit LESAFFRE PARIS-EST



LABEX MMCD Source : Philippe COUSSOT



« Modélisation et Expérimentation Multi-échelles des Matériaux pour la Construction Durable »

- **5 axes scientifiques : THEMES**
- T1 : Multi-physique des matériaux nano-structurés

- Q.C. He (MSME)

UNIVERSITÉ .

- PARIS-EST

• T2 : Micromécanique, imagerie multi-échelle et modélisation

– M. Bornert (Navier) – J. Yvonnet (MSME)

• T3 : Rhéologie des matériaux et fluides complexes

- J.N. Roux (Navier)

 T4 : Modélisation stochastique, quantification et propagation d'incertitude pour les modèles mécaniques multi-échelles

- T. Lelièvre (CERMICS)

• T5 : Applications en Génie Civil, Environnement et Energie

– P. Faure (Navier) – J.M. Pereira (Navier)

LABEX MMCD Source : Philippe COUSSOT



• CERMICS (ENPC)

Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique Maths. Appliquées - Méca flu - Optimisation - Simul. moléculaire - Probabilité

• ICMPE (UPEC, CNRS)

Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est Eco-matériaux, Matériaux avancés, Réactions multicomposants, Métallurgie structurale et fonctionnelle

• MSME (UPEM, UPEC, CNRS)

Modélisation et Simulation Multi-Echelle Mécanique – Chimie théorique – Energétique – Biomécanique

• Navier (ENPC, IFSTTAR, CNRS)

Structures – Multi-échelles – Géotechnique – Rhéophysique - Micromécanique

• ESYCOM-CMM (ESIEE, UPEM, CNAM)

Equipe « Capteurs et Microsystèmes de Mesure » Capteurs, Matériaux modèles micro-structurés, Analyse physico-chimique sur puce



Simulation moléculaire



Micromécanique

Source : Philippe COUSSOT

Développement d'une science « avancée » de ces matériaux

- Distinction des phénomènes essentiels aux échelles appropriées

- Etude de matériaux modèles
 - Techniques modernes d'observations internes

Techniques de simulation à toutes 📱

- les échelles
- Recherches interdisciplinaires



Microtomographie X





Matériaux modèles



Modélisations couplées



Simulations Milieux Hétérogènes



Microscopie confocale



Sense-City : Echelle de la Ville et de ses composantes



Ville (et rése	aux) EQUIPEX « Sense-City » Capteurs pour la Ville Durable	
Quartier	 AIR, EAU: Pollutions chimique, biologique, particulaire, 	
Bâtiment	 Réseaux Sols et sous-sols, Santé structurale des ouvrages 	
Personne	o Performances énergétiques	
Matériaux L	ABEX « Matériaux Microstructurés pour la Construction Durable »	A CONSTRUCTION OF THE OWNER
SCIENCE: Une mult	itude de sujets d'études	
SOCIETE et ECONC	MIE: Opportunités de nouveaux services	
basés sur l	e déploiement de <u>réseaux de capteurs</u>	

Impacts socio-économiques : <u>environnement</u>, <u>santé</u>, énergie, durabilité

Convergence entre Monde Numérique et Monde naturel –ou presque : L'urbain

- EquipEx Sense-City: Echelle de la Ville, du Quartier, du Bâtiment, du Réseau:
 - Numérisation des espaces urbains au moyen de réseaux de capteurs
 - Finalité : Compréhension du « métabolisme » de la Ville
- Labex MMCD : Echelle du Matériau hétérogène et complexe:
 - Numérisation par techniques tomographiques,
 - Finalité : Compréhension des lois comportementales des matériaux
- Dualité expérience-modélisation : données mesurées / simulées
- Rôle fondamental du capteur : interface entre la nature et le monde numérique
- □ Micro-capteurs pour matériaux structurés et vice versa
- □ Matériaux modèles : solides/multi-phasiques (aérés, émulsions, colloïdes)





Applications (Outdoor) sur des Grands Espaces Exemple du monitoring des espaces verts





- Surveillance de l'état de la végétation sur les bâtiments à l'aide d'un réseau de capteurs sans fils (Température, humidité, ...).
- Remonter les informations des capteurs et les afficher sur une Interface Homme Machine.





Cartographie des polluants chimiques des sols: Application à l'agriculture pour une utilisation « mesurée » des engrais et des pesticides

- Dutch Sprouts, a group of Dutch companies devise innovative and cost effective methods for assessing soil and crops.
- SoilCares is developing a small, portable, NIR optical analyzer, which uses Si-Ware-System's spectrometer 'NeoSpectra',
- "Enabling farmers to make real time chemical measurements of soil samples in the field for helping to create better and more sustainable harvests"





Email		CALL CONTRACTOR OF THE POINT OF	essionals Worldwide		TECHNICA	L DIGESTS	VIDEO	Subscribe Adver	tise WHITE PAPERS	BUYERS GUIDI	ې Magazin
Print	НОМЕ	DETECTORS & IMAGING	LASERS & SOURC	ES OPTICS	FIBER OPTICS	SOFTWAR	RE & AC	CESSORIES	TEST & MEASU	REMENT PR	ODUCTS
9 f Faceboo 1 Twitter 7 in LinkedIn 17 Share 1	Home » Si-V Soil 02/20/2 Posted Senior	More Spectroscopy Articles » Nare MEMS se analysis 2015 by Gail Overton Editor ted circuit (IC) and MEMS-ba	Si-Ware MEMS senso NSORS ChC sed solutions provid	rs chosen for sp Sen for er <u>Si-Ware Sys</u> t	ectrometer-based s spectror	oil analysis neter- Egypt and L	bas a Cana	ed da, CA)	FROM IN M SPECT	THE LEA INIATUI TROSCOL OCEC	DER RE PY! XIN CS



Thèse ESIEE 2007, Startup –Si Ware Systems Prix du Meilleur Produit du Japon en 2013 Prix du Prism Award of Photonics Innovation, San Francisco, USA, 5 février 2014

Principe du Spectromètre Optique sur Puce MEMS



B. Saadany et al., IEEE Optical MEMS and Nanophotonics 2009

Y. Nada et al, IEEE MEMS 2012

ESIEE

PARIS

UNIVERSITÉ

Résolution spectrale de 3 nm

ESIEE PARIS UNIVERSITE Measurements of typical transmission spectra USING the MEMS FTIR Spectrometer



ESIE Numérisation des sous-sols par voie sismique UNIVERSITÉ au moyen d'un réseau de géophones













Source: Sercel



Smartphones as Seismic Sensors

Smartphones Could Help Cities Create Real-Time Urban Seismic Networks

Tiny sensor used in smart phones could create urban seismic network Bulletin of the Seismological Society of America, October issue

SAN FRANCISCO – A tiny chip used in smart phones to adjust the orientation of the screen could serve to create a real-time urban seismic network, easily increasing the amount of strong motion data collected during a large earthquake, according to a new study published by the *Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA)*.

Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) accelerometers measure the rate of acceleration of ground motion and vibration of cars, buildings and installations. In the 1990s MEMS accelerometers revolutionized the automotive airbag industry and are found in many devices used daily, including smart phones, video games and laptops.

Antonino D'Alessandro and Giuseppe D'Anna, both seismologists at Istituto Nazionale di Geosifica e Vulcanologia in Italy, tested whether inexpensive MEMS accelerometers could reliably and accurately detect ground motion caused by earthquakes. They tested the LIS331DLH MEMS accelerometer installed in the iPhone mobile phone, comparing it to the earthquake sensor EpiSensor ES-T force balance accelerometer produced by Kinemetrics Inc.



SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 400 Evelyn Avenue, Suite 201 Albany, California 94706 (510) 525-5474 • Fax (510) 525-7204

I - Métamatériaux et Matériaux Modèles Mouillabilité, Membranes poreuses et Fluides Complexes

Dan ANGELESCU, Frédéric MARTY, Tarik BOUROUINA (ESIEE), Mathilde REYSSAT (ESPCI),, Hélène BERTHET (Schlumberger) David QUERE (ESPCI), Ptraick TABELING (ESPCI), Yong CHEN (ENS)



LABORATOIRE ELECTRONIQUE, SYSTÈMES DE COMMUNICATION ET MICROSYSTÈMES











Schlumberger

Optofluidic Cell for <u>In-line</u> measurement of CO2 concentration in Natural Gas

Collaboration P. Tabeling (ESPCI) and E. Donzier (Schlumberger)

 Capillary phase separation followed by optical absorption of the gas phase Operation at fixed =4,26 µm (absorption peak) with reference @ =3,95 µm

Ontical Measurement Area



E. Tavernier, J. Sellier, F. Marty, P. Tabeling, T. Bourouina, IEEE Sensor Journal, 2008







 Complex physics: pinch-off depends non-trivially on fluid viscosities, contact angles, and device geometry

M. Stoeffel, D.E. Angelescu, Physical Review Letters, 2012





ESIEE PARIS Emulsion production with both geometries





H. Berthet, J. Jundt, J. Durivault, B. Mercier, D. Angelescu, Lab on Chip, 2011 (Cover Page).

Colloids : The Optofluidic Fabry-Perot Cavity



• Optical Resonance Enhances the effective optical path n.L : refraction index measurement in liquids

Confinement: intracavity electromagnetic field is enhanced Optical trapping of particles (including biological cells) before their analysis



N. Gaber et al., OPTOFLUIDICS 2013, Best Paper Award.

N. Gaber et al. Lab on Chip, 2014



Tarik BOUROUINA t.bourouina@esiee.fr

ESIEE

PARIS

ESIE METAMATERIALS 2 : PARIS Periodic Structures from Milli- to Nano- Scale

Phononic and Photonic crystals



Black Silicon



MEMS Tunable Terrahertz Metamaterials (Thesis of W.M. Zhu, 'UPE joint-supervision with NTU-Singapour, T. Bourouina, Ai-Qun LIU)



W.M. Zhu et al, Advanced Materials, 2011 W.M. Zhu et al, Nature Communications, 2012

Tarik BOUROUINA

t.bourouina@esiee.fr

III – Matériaux Micro-Structurés pour les Capteurs: <u>Cas du Black Silicon</u> Etude des mécanismes de formation par Nanotomographie SEM - FIB et Application aux Micro-Capteurs

Thèses de David ABI-SAAB, Kim Ngoc NGUYEN, Sebatiain WAHL

Co-encadrement : Dan ANGELESCU, Philippe BASSET, Tarik BOUROUINA (ESIEE), Elodie RICHALOT, Yamin LEPRINCE (UPEM)



What is Black Silicon (BSi)?

• It is a Si surface that becomes dark because of its three-dimensional micro/nanostructuration



BSi properties and applications (1)

 Decrease of Si total reflectance (~30%) down to less than 2%



Ex. of BSi applications: PV cells

• BSi can improve the power conversion efficiency of PV cells:

Source	Efficiency without microstructures	Efficiency with microstructures
Burgers et al. ECN, 1998	11.6%	13%
Schnell et al. PSC, 2000	11.3%	12.2%
Oh et al. 2012	13.1%	18.2%

But it does not yet outperform conventional PV cells with antireflection coating (~24%)

BSi properties and applications (2)

- Decrease of Si total reflectance (~30%) down to less than 2%
- Superhydrophobic (water repelling) or Superhydrophilic (water sticking) surfaces.

BSi + perfluorinated polymer layer \implies Superhydrophobic surface

 $BSi + SiO_2$ layer \implies Superhydrophilic surface

• Potential applications in the fabrication of self-cleaning PV cells.



BSi properties and applications (3)

- Decrease of Si total reflectance (~30%) down to less than 2%
- Superhydrophobic (water repelling) or Superhydrophilic (water sticking) surfaces.
- Increase of surface area to more than 10 times with respect to a planar surface
 - Increase of catalytic activity in micro-reactors and fuel cells electrodes
 - Increased sensitivity in glucose biosensors

Ex. of other BSi applications

Photodetectors



• Thermal absorbers

[J. Carey et al. APL, 2001]

- Support for biological samples
- Bactericidal materials



[E. P. Ivanova et al. Nat. Commun. 2013]

BSi fabrication methods

- Plasma etching (Maskless)
 - Continuous cryogenic deep reactive ion etching (cryo-DRIE)
 - Time-multiplexed deep reactive ion etching [K. Nguyen et al. JAP, 2013] at room temperature (Bosch process)
- Wet etching (Nanomasking)
 - With prior nanometric particles deposition by evaporation or coating with solution containing nanometric particles.
- Laser-chemical etching (Maskless)
 - With femtosecond laser pulses in the presence of etching gases.





[H.-C. Yuan et al. PVSC, 2009]



[C.H. Crouch et al. Appl. Phys. A, 2004]

Bottom-up, « Random » Microstructuration Study of Black Silicon obtained from Crogenic ICP Etching





^{T°} Durée	-120°C
V Bias	-10 V
O ₂ /SF ₆	0.05

- Zone BS noire et homogène
- Structure avec des points et des groupes des points de taille μm sur lesquels il y a des très petits pics.
- **Hauteur :** grande structure : ~3 μ m, moyenne : ~ 1.7 μ m, petite : ~ 0.3 μ m
- Largeur : grande structure : 1 1.4 μm, moyenne : 0.3 0.5 μm, petite : 0.1 0.2 μm
- Périodicité moyenne : 955,0 nm







Durée	5 min
Т°	-120°C
V Bias	-10 V
O ₂ /SF ₆	0.05

ESIEE PARIS

ZEISS

100 nm

H

Mag = 35.00 K X

EHT = 10.00 kV

WD = 5.1 mm

Signal A = InLens

Date :19 Apr 2011

- Zone BS noire et homogène
- Surface pas très dense de 3 types: petits, moyens et grands pics pas pointus et « penguinlike » structure
- Hauteur : ~ 650 nm

Mag = 10.00 K X

EHT

= 10.00 kV

WD = 5.1 mm

Signal A = InLens

Date :19 Apr 2011

- Largeur : 140 350 nm,
- Périodicité moyenne : 363,8 nm



ESIEE

ZEISS



O ₂ /SF ₆	0.05
V Bias	-10 V
T	-130°C

- Zone 1: zone grise
- La rugosité: ~ 100 nm
- Point plus grand: hauteur : ~ 600 nm, largeur : ~ 400 nm





SEM-FIB Dual-Beam System Experiment:



Ion Beam Milling & SEM Imaging

Black Si sample FIB milling & SEM imaging sequence





3D Reconstruction Algorithm Steps

- 1. Slice SEM Image pretreatment (registration and translation corrections)
- 2. Slice SEM Image edge detection.
- 3. 3D Reconstruction with edge data from each slice and translation measurements.
- 4. 3D scattered data interpolation.
- 5. 3D model qualitative comparison with previously taken SEM images of the sample at different angles.



BSi formation mechanism

- Flat surface is unstable to holes formation.
- Passivation layer formation is hindered in bottom of holes due to high occlusion.
- Top of needles are overpassivated due to high exposure.



Passivation formation and etching are balanced on saddle points.

D. Abi-Saab et al. Phys. Rev. Lett, 2014

Black Silicon optical properties, growth mechanisms and applications

Application of BS : (1) Free-space Light coupling into liquid droplet resonator (Whispering Gallery Modes)



Tarik BOUROUINA

ESIEE

PARIS

t.bourouina@esiee.fr



Application of BS : (2) Dual-Axis Inclinometer with sub-0,01° precision

- VERTICALITY : A serious issue in Civil Engineering (Structural Health Monitoring)
 - Optofluidic inclinometer
 - → Based on nanostructuration and functionnalization of curved membranes (patent pending). Provides the main advantage of reducing contact angle hysteresis



S. Wahl et al, IEEE MEMS'2014

47

t.bourouina@esiee.fr





